

摘要: <正> 1987年,两位研究人员带着一个简单的目标开创了DI公司——制造大量操作简便的Scan-ning Probe Mi croscope (SPM),使科学家和工程师们能够对以前无法观察到的纳米尺度的物质表面结构及特性进行成像和探索。他们成功地制造了世界上第一台商用STM,并于同年生产出第一台Nanoscope,此后又在1989年推出第一台Atomi cForce Mi croscope (AFM),为非导电性材料的深入

关键词:

文章全文为PDF格式,请下载 to 本机浏览。 [[下载全文](#)]

如您没有PDF阅读器,请先下载PDF阅读器 [Acrobat Reader](#) [[下载阅读器](#)]

---

Abstract:

Key words:

[【大 中 小】](#) [[关闭窗口](#)]